

Vol.**18** Issue6 2021

解説(第21回若手奨励賞受賞研究)

レーザー光による電子線制御技術の開発とアト秒イメージングへの応用: アト秒電子パルスの発生と検出 森本裕也

原子衝突学会 | www.atomiccollision.jp

原子衝突学会賛助会員(五十音順)

アイオーピー・パブリッシング・リミテッド (IOP 英国物理学会出版局)

Institute of Physics

http://iopscience.iop.org/

アドキャップバキュームテクノロジー株式会社



http://www.adcap-vacuum.com

有限会社イーオーアール



Electronics Optics Research Ltd.

http://www.eor.jp/

イノベーションサイエンス株式会社

株式会社オプティマ

Optima Corp.

http://www.optimacorp.co.jp/

http://www.innovation-science.co.jp/

http://www.enago.jp/ http://ulatus.jp/ http://www.voxtab.jp/

https://www.cosmotec-co.jp/

Author First, Quality First コスモ・テック株式会社

クリムゾン インタラクティブ・ジャパン

cosmotec

研究支援エナゴ

株式会社サイエンス ラボラトリーズ



http://www.scilab.co.jp/

真空光学株式会社

空光学株式会社-Vacuum & Optical Instruments-

http://www.shinku-kogaku.co.jp/

スペクトラ・フィジックス株式会社



A Newport Company ソーラボジャパン株式会社 http://www.spectra-physics.jp/

http://www.thorlabs.jp/



株式会社東京インスツルメンツ



株式会社ナバテック



仁木工芸株式会社



伯東株式会社



http://www.navatec.co.jp/

http://www.nikiglass.co.jp/

http://www.g5-hakuto.jp/

^原子衝突学会誌 しようとつ 第18巻第6号



目 次

アト秒電子パルスの発生と検出	森本裕也	125			
原子衝突学会第46回年会報告	行事委員会委員長	142			
第22回若手奨励賞受賞者決定のお知らせ	顕彰委員会委員長	143			
第23回原子衝突学会若手奨励賞募集要項	顕彰委員会委員長	143			
2021 年度原子衝突学会学生発表奨励賞 募集要項	顕彰委員会委員長	144			
2021 年度第2回運営委員会報告	庶務委員会委員長	145			
2021 年度第3回運営委員会報告	庶務委員会委員長	145			
2021 年度第4回運営委員会報告	庶務委員会委員長	146			
第48回定期総会報告	庶務委員会委員長	146			
2021 年度原子衝突学会次期会長・運営委員選挙につい	て 2021 年度選挙管理委員会委員長	146			
「しょうとつ」原稿募集	編集委員会事務局	146			
ユーザー名とパスワード		147			

レーザー光による電子線制御技術の開発と アト秒イメージングへの応用: アト秒電子パルスの発生と検出

森本 裕也 フリードリヒ・アレクサンダー大学エアランゲン=ニュルンベルク Staudtstr. 1, 91058, Erlangen, Germany 理化学研究所 〒351-0198 和光市広沢 2-1 yuya.morimoto@fau.de

令和3年7月30日原稿受付

アト秒レーザーの開発により、物質内の電子の動きを実時間で計測することが可能となった.しかし、波長の制限によって、原子レベルの空間分解能でのアト秒計測は未だ困難である.本稿では、電子線が有する高い空間分解能に、アト秒の時間分解能を与える、アト秒電子線制御技術を解説する.特に、光電場による電子線の時間圧縮と、光周期ストリークによる電子パルスの時間形状測定を詳説する.アト秒電子パルスは、化学反応や原子衝突過程の超高速イメージングへの応用が期待される.

1. はじめに:なぜアト秒電子パルスが必要か?

光や荷電粒子などの照射に対して,物質内電 子は原子の動きよりも十分速い時間スケールで応 答する.例えば,光が物質に照射されている,まさ にその瞬間に起こる光電磁場によって駆動される 物質内の電荷の動きは,光と物質の相互作用に おける最も重要な過程の一つである.そして,そ の直接観測には原子レベルの空間分解能とアト 秒の時間分解能が必要である.アト秒レーザーの 登場によって,アト秒時間軸での分光測定が可能 となり,光電子放出に要する時間や物質内の電 子ダイナミクスに関する様々な知見がもたらされた [1].しかしながら,アト秒レーザーの波長は数 nm 程度のため,原子レベルの空間分解能は未だ困 難である.

電子線は、高い空間分解能での測定が可能な プローブの代表例である.加速された電子線の波 長は極めて短く、例えば、運動エネルギー100 keVの電子のドブロイ波長は4pmである.短い波 長のため、電子線は、顕微鏡法による原子レベル の材料イメージング[2]、回折法による分子の構造 決定[3, 4]、さらには原子核の構造研究[5]にまで 用いられている.電子線は試料内の電子雲と原 子核の両方と相互作用するため,原子の位置の みならず,電子密度分布も精密に決定することが できる[6-8].その一方で,電子線を用いたイメー ジングの時間分解能は,超短パルス発生の困難 さ(3.1節参照),レーザー光との速度不整合(4.4 節参照)の2つの要因によって,数百フェムト秒程 度で制限されていた.

筆者らは、電子線イメージングの時間分解能を 高めるため、2 つのアプローチを取った.1 つ目は、 レーザー光を超高速の時間ゲートとして用いる手 法であり、気相試料などの体積が大きく速度不整 合が重要な場合に極めて有効である[9–11].この 手法の詳細に関しては、解説論文[12]を参照され たい.2 つ目のアプローチが光電場を用いた電子 パルスの時間圧縮である[13–15].筆者らは、高速 で振動する光電場によって電子線を時間的に圧 縮することで、アト秒の時間幅を持つ電子パルス を発生した.このアプローチは、固体薄膜やナノ 物質など、レーザー光との速度不整合による時間 分解能の低下をフェムト秒未満に抑えることがで きる対象に対して有効である(第7節参照).本稿 では、このアト秒電子操作技術を解説する.

本解説は以下の節から構成される. 第2節では, 超短電子パルスの性質を超短レーザーパルスと 比較しながら解説する.第3節では、アト秒電子 パルス圧縮の原理とシミュレーション結果を説明 する.第4節では、アト秒電子パルス発生の実験 に実際に利用された薄膜を用いた手法の原理を 解説する.レーザー光による電子線ストリーク法の 原理も解説する.第5節では、ピコ秒レーザーパ ルスを用いたアト秒電子パルス列の発生実験、第 6節では、1サイクル中赤外光を用いた孤立アト秒 ピークを有する電子線の発生実験を報告する.最 後に第7節でまとめと今後の展望を述べる.

2. 超短電子パルスの性質

パルスレーザーと比較すると、パルス電子線は、基礎研究レベルでもあまり普及していない. そこで、本節では、電子パルスの基本的な特性 をレーザーパルスと比較しながら概説する.

2.1 空間電荷効果と単一電子パルス

超短レーザーパルスには,通常,多くの光子 が含まれる.一方で,電子は電荷を有するため, 1つのパルスに多数の電子が存在すると、クー ロン反発によって、エネルギー広がりが起き、 パルスの時間幅も伸びる.この効果は,空間電 荷効果と呼ばれ、アト秒やフェムト秒などパル スの時間幅が極めて短い場合に特に重要とな る. 空間電荷効果を避ける簡単な方法は、1つ のパルスに含まれる電子の平均数を1以下に まで減らすことである.この場合の電子パルス を,単一電子パルスと呼ぶ.これまで報告され ているアト秒電子パルス[13-21]は、ほぼ全て の場合、単一電子パルスである. ここで平均数 を用いて定義したのは、通常、1パルスに含ま れる電子数はポアソン分布に従うためである. 実験的には,単一の電子を検出できるマイクロ チャネルプレートや電子顕微鏡用のカメラ (例: 蛍光スクリーンと冷却 CCD あるいは CMOS 素子の組み合わせ,最近では直接検出器) を用いて,検出効率やパルスの繰り返し数(以 下参照)を考慮した信号強度から,単一電子パ ルスの発生が確認される.

しかし, 粒子を1つ以下しか含まないパルス の時間幅はどう定義されるのか? 通常, 電子線 を用いた観測は, 電子1つだけでは行えず, 複 数の電子パルスが必要となる. そこで, 図1(a)



図 1. 単一電子パルス. (a)単一電子パルスの時 間幅の定義. ある参照パルスに対する到着時間 差の統計幅をパルス幅と定義する. (b)電子パル スと波束. 波束の非コヒーレントな集合によってパ ルス電子線が形成される. 時間幅およびビーム径 は統計分布によって定義される.

に示したように,ある位置(通常は試料)にお いて参照パルス(通常はレーザーパルス)と電 子との到着時間差を,多数のパルスで繰り返し 測定する.そして,到着時間差の統計的な分布 幅をパルス幅と定義する.したがって,本解説 でのアト秒電子パルスとは,レーザーパルスを 基準として測定された到着時間がアト秒の分 布幅しかない電子パルスを指す.

2.2 分散関係と伝搬に伴うパルス幅の変化

光子とのもう一つの大きな違いは,質量を有 する点である.エネルギーと波数の関係性,つ まり分散関係は,以下の式で与えられる.

$$E_{\rm p} = \hbar c k_{\rm p} \tag{1}$$

$$E_{\rm e} = \hbar^2 k_{\rm e}^2 / (2m_{\rm e}) \tag{2}$$

ここで、 E_p 、 k_p はそれぞれ光子のエネルギー と真空中での波数、 E_e 、 k_e はそれぞれ電子の運 動エネルギーと波数、 m_e は電子の静止質量で ある。簡単のため、非相対論的な速度の電子を 仮定した。光子の真空中での位相速度(エネル ギーを運動量で割ったもの)は、エネルギーに 依らず c で一定であるのに対し、電子の位相速 度は、エネルギーに依存する。つまり、真空も 電子にとっては分散物質である。

時間とエネルギーの不確定性関係(フーリエ 変換の関係)から,超短パルスは幅広いエネル ギーと波数分布を有する.レーザー光の場合, 真空中での位相速度はエネルギーに依らず一 定のため,真空中での伝搬に伴うパルス形状の



図 2. 光電陰極型電子銃. 加速電圧-V が印加さ れた陰極へのレーザー照射によって,電子パル スが発生する. 陽極(0 V)までの加速中に,分散 によってパルス幅が伸長する.

変化は起こらない. その一方で, 電子はエネル ギーに依存した位相速度を有するため, 真空中 の伝搬によりパルスの時間形状が変化する. こ の特性により, 光電陰極型電子銃の最短パルス 幅が制限される (3.1 節参照). また, アト秒電 子パルス発生には, この特性が活用される (3.2 節参照).

2.3 コヒーレンス

本節の最後に, 超短パルス電子線のコヒーレ ンス(可干渉性)について述べる.進行方向と 垂直方向のコヒーレンス(空間コヒーレンス) は,電子線ホログラフィー[2]や電子線回折[3, 4]などの応用に重要な物理量である.その値は, 電子線源の種類や使用されるビーム絞りなど で変わり,ナノメートルから電子ビーム径の数 分の1程度まで様々な値を取る[22,23].超短 電子パルスの進行方向のコヒーレンス(時間コ ヒーレンス)については,まさに議論の最中で あり,数フェムト秒から数百フェムト秒と報告 されている[24,25].

現状の技術では、完全にコヒーレントなパル ス電子線を発生することは不可能である.した がって、図1(b)に図示するように、電子パルス は、波束の非コヒーレントな集合という描像が 適当であると考えられている.現在、冷却原子 [26, 27]や先鋭化された針[22, 23]を電子線源に 用いることで、高コヒーレンスの電子パルスを 得る試みが行われている.

3. アト秒電子パルスの発生方法

3.1 光電陰極型電子銃の限界

超短電子パルスの発生には,光電陰極型電子 銃が最もよく用いられる.その機構を図2に示す.



図 3. 電子線の時間圧縮. (a)周波数の低い電磁 場による圧縮. (b)周波数の高い電磁場による圧 縮. (c)圧縮後のパルス幅と変調電磁場の波長の 関係. 長波長(低い周期)ほど, 圧縮後のパルス 幅が長くなる傾向にある(緑点線).

超短レーザーパルス(図中に紫色で示されたパル ス)を金属や半導体などの陰極の表面に照射する. レーザー光の光子エネルギーが陰極物質の仕事 関数より大きい場合,光電効果によって電子が放 出される.フェムト秒レーザー光を用いる場合は, 多光子過程やトンネルイオン化での放出も可能で ある.放出された電子は,直流あるいは交流電場 によって,所望のエネルギーまで加速される.

光電陰極型電子銃によって得られる電子パルス の時間幅は、レーザー光のパルス幅と放出電子 のエネルギー幅によって決定される.電子放出に 用いるレーザー光の時間幅が短ければ短いほど、 放出される電子パルスの時間幅が短くなる.その 一方で、パルス幅の短いレーザー光ほど、幅広い スペクトルを持つため、放出電子のエネルギー分 布が広くなる.例えば、パルス幅18フェムト秒のレ ーザー光のスペクトル幅は 0.1 eV である.運動エ ネルギー0 eV と 0.1 eV で放出された電子がそれ ぞれ、実用上の限界に近い 10 kV/mm = 10⁷ V/m の静電場で加速された場合、1 μm だけ先への到 着時間に約 100 fs の差が出る.これは、電子のパ ルス幅が加速中に 100 fs にまで広がることを意味 する.より短いレーザーパルスを使うと、電子線の エネルギーとパルス幅がより広がる.約40 fs のレ ーザーパルスが最適で,その場合の加速後の電 子パルスの時間幅は約80 fs であることが知られ ている[28].

実際の電子線のエネルギー幅は、上記のレー ザーパルスのスペクトル幅の他に、レーザーの光 子エネルギーと仕事関数の差や陰極表面の仕事 関数の不均一性なども影響し、実験で用いられて いるパルス電子線は、通常 0.5 eV 以上のエネル ギー幅を持つ. つまり、上記の計算を応用すると、 電子のパルス幅は√5倍の 200 fs 以上となる. し たがって、いくらパルス幅の短いレーザー光を使 用しても、光電陰極型電子銃から直接得られる電 子パルスは、最短でも数百フェムト秒である.

3.2 電子パルスの時間圧縮

では、より短い時間幅の電子パルスを得るに はどうすれば良いであろうか?その方法の一 つが交流電磁場を用いた時間圧縮である.図 3(a)にその概念を示す.光電陰極型電子銃から 得られた電子パルスに交流電場(赤線)を印加 し、パルスの前方に位置する電子を減速、パル スの後方に位置する電子を加速する(赤矢印参 照). 真空は電子にとって分散媒質であるから, この加減速を受けた電子パルスは,真空中の伝 搬に伴って,時間構造を変化させ,ある伝搬距 離でパルス幅が圧縮される.更なる伝搬により、 パルス幅は伸長する. 似た効果は静磁場によっ ても達成されるが[29,30], 交流電場を用いる 利点は、電子線のエネルギー幅を広げることが でき、その結果、より短いパルス幅まで圧縮が 可能な点である.マイクロ波[31-34]やテラへ ルツ波[35-38]を用いて, 最短で 20 fs(半値全 幅,以下 FWHM と記す)の電子パルスがこれ までに得られている.

次に、図3(b)のように圧縮前の電子パルスの 時間幅(数百フェムト秒)よりも周期が短い, 高周期の電場を用いると、どのような電子パル スが得られるであろうか?この場合,時間圧縮 が入射電子パルスの中で何度も起き,超短パル ス列が得られる.図3(c)に示したように、周期 の短い電磁場(つまり波長の短い光)で圧縮を 行うほど,短い時間幅が得られている[15](理 由については3.5節を参照).



図 4. 電子線の時間圧縮シミュレーション. (a)1 次 元モデル. 電子は変調器への到着時刻に応じた 時間変化する速度変調を受ける. 先行する減速 された電子に後続の加速された電子がある伝搬 時間の後に追いつくと,時間圧縮が起きる. (b)古 典力学シミュレーション. (c)量子力学シミューレシ ョン. 縦軸は,電子と共に動く座標系における時 間軸. 詳細を表示するため,電子の密度は,それ ぞれの伝搬時間におけるピーク値で規格化され ている. 実際は,時間圧縮時のピーク強度が極め て高い.

3.3 時間圧縮:古典力学的描像

2.3 節で述べたように, 超短電子パルスは, 波 束の非コヒーレントな集合体で良く記述される. 圧 縮に用いる電磁場の周期が波束の時間幅よりも 十分に長い場合, 電子を粒子として扱う, 古典力 学的な描像が適当である. 一方で, 電磁場の周 期が波束の時間幅より短いか同程度の場合,量子力学的な効果が無視できなくなる.以下ではまず古典力学に基づいた議論を行い,その後,量子力学的な効果を述べる.なお,本解説では簡単のため,相対論的な効果は無視する.

図 4(a)に示す 1 次元モデルを考える. 電子は 全て単一の速度v。でz方向(右方向)に運動して いる.この電子が角振動数ωの電磁場を使用した 変調器(実例は4.1節参照)を通過すると,通過す るタイミングに応じた速度変調,Δv= $-\Delta v_{max} \sin(\omega t)$ を受ける. 負の符号は便宜上付 している. ここで Δv_{max} は速度変調の振幅である. この変調後に真空中を伝搬することで電子パルス の時間幅に圧縮が起こる.なお,図 4(a)に示すよ うに、早いタイミングで変調器を通過した電子が減 速され, 遅いタイミングの電子が加速される半周 期でのみ圧縮が起こり,他方の半周期は時間圧 縮を誘起しない.したがって,時間圧縮は光電 場1周期あたり1度だけ起こる.これは、高次高 調波発生を用いて得られる、1周期あたり2つの パルスから成るアト秒光パルス列と異なる点である.

時間圧縮が起こる条件は,速度変調がゼロ ($\Delta v = 0$)のタイミングで変調器を通過した電子に, 時間 Δt 後 に 変 調 器 を 通 過 し , $\Delta v =$ + $\Delta v_{max} sin (\omega \Delta t)$ だけの加速を受けた電子が, 伝 搬時間 τ_{bunch} で追いつくことである. すなわち

 $v_{\rm e}(\tau_{\rm bunch} + \Delta t) =$

 $(v_{\rm e} + \Delta v_{\rm max} \sin (\omega \Delta t)) \tau_{\rm bunch}$ (3)

ここで,速度変調の零交差付近に着目し, $\Delta v_{\max} \sin(\omega \Delta t) \approx \Delta v_{\max} \omega \Delta t$ とすると(図 4(a)赤 点線参照),

$$\tau_{\rm bunch} = v_{\rm e} / (\omega \Delta v_{\rm max}) \tag{4}$$

$$L_{\rm bunch} = v_e^2 / (\omega \Delta v_{\rm max}) \tag{5}$$

が得られる. したがって, 圧縮に要する伝搬時間 は, 電子の速さに比例し, 変調の周波数と速度変 調振幅には反比例する. 例として, 運動エネルギ $-10 \text{ keV}(v_e = 5.8 \times 10^7 \text{ m/s}) の電子線に, 波長 1$ $\mu m(\omega = 1.9 \times 10^{15} \text{ Hz}) で \Delta v_{max} = 4200 \text{ m/s}(5 \text{ eV})$ のエネルギー変化に対応)の変調を加えると, 伝 搬時間 $\tau_{\text{bunch}} = 2 \text{ ps}$, 伝搬距離 $L_{\text{bunch}} = 0.1 \text{ mm} \ge$ なる.

図 4(b)に真空中での伝搬に伴う電子ビームの 時間構造変化の 1 次元シミュレーション結果[14] を示す.条件は、上記と同様、パルス幅の十分長 い 10 keV の電子線と波長 1 µm による 5 eV のエ ネルギー変調振幅を仮定している.なお,図の縦 軸には電子の速度で移動する座標系z/v。-tを 用いており,ある伝搬時間(横軸)における縦方向 のプロファイルが電子線の時間構造を示している. 上で見積もった通り, $\tau_{\text{bunch}} = 2 \text{ ps}$ で時間圧縮 が起きている. 圧縮されたパルス間の時間間隔は, レーザー1 周期の 3.4 fs である. 伝搬時間が 2 ps を過ぎると、パルス幅が伸長するが、興味深いこと に,10 psの伝搬時間で,再圧縮が起こることが示 唆されている.この古典モデルでは,電子パルス の時間圧縮の様子を簡便に計算することができる が、圧縮された電子線の時間幅やピーク高さは正 しく評価できない. それは, 次に議論する量子力 学的な効果が含まれていないためである.

3.4 時間圧縮:量子力学的描像

次に,電子を波束と考えた場合の時間圧縮に ついて議論する.まず,1次元の電子波束を

 $\Psi(z,t) = \phi_0(z - v_e t) \exp(ik_e z - iE_e t/\hbar)$ (6) で与える. ここで, $\phi_0(z - v_e t)$ は変調前の波束の 包絡線関数であり, 通常, 波束の時間幅を与える ガウス関数が用いられる. ここで, $k_e \ge E_e$ は波束の 中心波数とエネルギーである. いくつかの近似 ([39]参照)を用いると, 角振動数ωによる変調後 の波動関数は,

 $\Psi(z,t) = \phi(z,t) \exp(ik_e z - iE_e t/\hbar),$ (7)

$$\phi(z,t) =$$

 $\phi(z - v_{\rm e}t) \exp\left[i\Delta E_{\rm max}\sin\left(\omega z/v_{\rm e} - \omega t\right. + \varphi_0)/(\hbar\omega)\right]$ (8)

で与えられることが知られている[39]. ΔE_{max} はエ ネルギー変調の振幅, φ_0 は位相を与える定数で ある. ここで, ΔE_{max} は入射電子線のエネルギー (E_e)に比べて十分小さく, Δv_{max} に比例すると仮 定している, つまり, Δv_{max} の 2 次の項が無視され, $\Delta E_{\text{max}} \approx m_e v_e \Delta v_{\text{max}}$ である. 式(8)は, 波動関数 の位相が, 電子の内部座標 $z/v_e - t$ に沿って, 角 周波数 ω の変調を受けることを示している. つまり, 電子を波束として考えた場合でも, 電子は角周波 数 ω のエネルギー・速度変調を受ける.

古典力学的な描像と同じく,速度変調後に波 束が真空中を伝搬することで,波束密度の時間 構造(進行方向に対する確率密度)が変化する. この真空中の伝搬による波動関数の変化は,以 下の方法によって容易に得られる.まず,式(7)の エネルギー変調後の波動関数を運動量空間にフ ーリエ変換する.そして,自由空間でのプロパゲ ーター $\exp(-iE_k\tau_{prop}/\hbar)$ を作用させ,実空間へ 逆フーリエ変換を行う.ここで $E_k = \hbar^2k^2/(2m_e)$ は, 電子の波数kに依存したエネルギーである.

図 4(c)に光変調後の波束の密度が真空中の伝 搬に伴って変化する様子のシミュレーション結果 を示している. $\phi_0(z - v_e t)$ として, パルス幅 100 fs のガウス関数を用い,その他のパラメタは図 4(b) の古典力学計算と同じものを用いている. 図 4(b) と比較すると, 圧縮が起こる伝搬時間 2 ps までの 時間形状は酷似している. その一方で, 古典力学 計算では, 電子のパルス幅が 2.5 ps を過ぎると急 に増加する一方で,量子力学計算の結果では, 短いパルス幅が一定の伝搬時間に渡って保持さ れることが分かる.また,量子力学計算の結果で は,4 ps 以降の伝搬時間において,干渉に由来 する複数のピークが現れている.しかしながら、こ のような量子力学的な効果を直接的に観測した 実験は未だ報告されていない. その理由として, 電子線の複雑な時間構造をアト秒の分解能で精 密に測定する困難さが考えられる.

様々な条件におけるシミュレーションによって, 圧縮によって得られる最短の電子パルス幅 Δt_{min} (FWHM)は

$$\Delta t_{\min} \approx 2\hbar/\Delta E_{\max},\tag{9}$$

で与えられることが分かっている[14, 40]. すなわ ち, $\Delta E_{\text{max}} = 1 \text{ eV}(xネルギー変化の全幅が 2$ $eV)で, <math>\Delta t_{\min} \approx 1 \text{ fs}$ である. 最近のレーザー加 速器の実証実験では, エネルギー50 keV の電子 線に対して, 1 keV 以上のエネルギー変調が既に 達成されている[20]. したがって, 1 as あるいはそ れ以下のゼプト秒域のパルスが, 電子線の時間 変調によって得られる可能性がある. ゼプト秒の 電子パルスは, 原子核内ダイナミクス[41]の観測 に応用できる可能性がある.

3.5 最短パルス幅の実験的制限

最後に,得られる最短パルス幅の技術的な制限について議論する.式(5)より,同じ伝搬距離 *L*_{bunch}で時間圧縮を起こす場合,ωが小さいほど, つまり電磁場の波長が長いほど、大きいΔv_{max}を 取れるため、式(9)より最短のパルス幅が短くなる ことが予想される.しかし、図 3(c)に示したように、 これまでの実験で得られた時間圧縮後のパルス 幅は、この予測とは逆に、電磁場の波長が長いほ ど長くなる傾向がある.

これには、2 つの技術的な制限が関連している. まず,長波長ほど高強度の電場を発生させるのが 困難である. したがって, 上で仮定したL_{bunch}が 同じという条件が成立しない. Lbunchが長くなると, 2つ目の技術的な制限,加速用電源の安定性が 問題となる. 電子顕微鏡等で使用される高安定な 電源は 10 ppm 程度の安定性を有する. つまり, 10 keV の電子線の場合, その安定性は 0.1 eV で ある.1 mm の距離を 10.0000 keV の電子と 10.0001 keV の電子が伝搬した場合, その伝搬時 間が約 80 as も異なる. 2.1 節で述べたように,パ ルス当たりの電子数が小さい電子パルスの時間 幅は、到着時間の統計分布幅で定義される.よっ て,加速電圧の揺らぎにより,電子の統計的なパ ルス幅が長くなる. THz 波を用いた時間圧縮には 普通数十センチメートルの伝搬距離が必要とされ るため,もはやアト秒のパルス幅は得られない.こ の効果に加えて、3.1節で述べた電子線のエネル ギー幅(典型的には 0.5 eV)も重要となるが, その 議論のためには、エネルギーの平均値と分布幅 が変調器にたどり着く時間と共にどう変化するか (運動エネルギーと時間がどの程度相関している か)という情報が必要なため、本解説では割愛す る. 結論として, 極めて短い時間幅の電子パルス を得るには、電子線の運動エネルギーとその安定 性および分布幅,そして,時間圧縮に利用する光 の波長と強度を総合的に考慮する必要がある.

4. 薄膜を用いた光による自由電子の操作 4.1 エネルギー・運動量保存則

交流電磁場による加減速によって,電子線の時間構造が変化することを第3節で解説した.しかし,真空中で電子線にレーザー光を照射しても, 電子は加減速されない.これは,自由電子が光子を放出・吸収する過程で,エネルギーと運動量が同時に保存されないためであり,加速器の研究分野では,Lawson-Woodward theorem として知られ ている.式(1)と(2)から,自由電子が1光子分だけ 運動エネルギーを増加させるのに必要な波数変 化量はおよそ ω/v_e であるが,光子の波数は ω/c であり, $v_e < c$ から,常に運動量保存則が成立し ない.したがって,エネルギーと運動量保存則 が同時に成り立つためには,第3体が必要となる.

自由電子がレーザー場とエネルギーの授受を しないことは、古典力学からも説明できる. 電子の 運動量変化はローレンツ力の時間積分,

$$\Delta \boldsymbol{p} = -e \int_{-\infty}^{+\infty} \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}(t), t) dt - e \boldsymbol{v}_e \times \int_{-\infty}^{+\infty} \boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}(t), t) dt ,$$
(10)

で与えられる. ここで, *E*(*r*,*t*), *B*(*r*,*t*)はそれぞれ レーザー電場と磁場であり, *e*は素電荷である. レ ーザー光の電磁場が交流であることから,式(10) における, *E*, *B* の時間積分は共にゼロである. したがって, 運動量は変化しない. 図 5(c)中の 黒点線も参照されたい.

第3体が、(1)電子と運動量のやり取りをする、 あるいは、(2)光子の運動量を変化させることで、 エネルギーと運動量の保存則が同時に満たされ る.(1)の代表例がレーザーアシステッド電子散乱 [9-12,42,43]である.散乱を通して、電子は余剰 (不足)運動量を原子標的に与える(受けとる). Above threshold ionization[44]や、アト秒レーザー パルス測定に用いられる光電子ストリーク[45,46] も同じ原理である.(2)の代表例は、photoninduced near-field electron microscopy に見られる ナノ物質である[47].光がナノ物質に照射されると、 粒子の周りに近接場が発生する.近接場の周波 数は入射光と同じωであるが、光子の運動量は物 質の誘電率等に依存した値となる.

最近では、第3体を工夫することで、100光子 程度のエネルギーの授受を伴う、光子と自由電子 の間の強結合が注目されている.ナノ粒子の周り に励起されたwhispering-gallery波[48]やプリズム の表面の近接場[49]、ナノ加工されたシリコン[21] において近接場光の位相速度と電子線の群速度 を一致させることで、つまり、電子が光電場に波乗 りしている状態を作ることで、大きなエネルギー変 化が観測されている.光によるエネルギー変化は、 コヒーレントな過程であり、単色の電子線から光子 エネルギーで離散化された重ね合わせ状態を作ることができる.したがって,電子線の光による 制御は,電子線を用いた量子光学への応用も期待されている.

4.2 薄膜を用いた電子線の光変調

時間構造変調を行う上で,電子ビーム径全体 に渡って一様な加減速が誘起されることが望 ましい. その一方で, 変調された時間構造の測 定やポンプ・プローブ測定への応用を考慮する と,変調用の第3体上に強く電子ビームを集光 することは得策ではない. 電子線をコリメート した場合,その典型的なビーム径は数ミクロン から数百ミクロンである.この電子ビーム径よ りも十分大きな第3体上で,近接場ではなく平 面波に近い光電磁場との相互作用が起こるの が理想的である. そこで, 筆者らは, 電子線が透 過できるほど薄い、ナノメートル厚の薄膜を第3体 として使用した. 図 5(a)に薄膜を利用した電子線 の時間・エネルギー変調の概要図を示す. ミリメー トルの大きさで,厚み 10-100 nm 程度の窒化ケイ 素や炭素の薄膜が,透過型電子顕微鏡用の試料 ホルダーとして購入可能である. レーザー光は, 電子ビーム径より十分大きな径に集光される.図 5(b)に厚さ60nmのシリコン薄膜まわりの電場のス ナップショットを示す. なお, 波長 1030 nm の平面 波が左下から右上方向に入射した場合を仮定し ている. 表面反射により, 右側と左側の電場振幅 が異なり、また、左側では、入射波と反射波の干 渉が見られる. さらに, 薄膜の屈折率によって, 透 過波の位相が入射波に比べてわずかに遅れる. この反射と位相遅れによって,薄膜を挟んで振幅 と位相が異なる電磁場が生成される. 電子線は, このレーザー照射下の薄膜を通過する. 薄膜を 通過するのに要する時間は極めて短く, 例えば 10 keV の電子は 10 nm の薄膜を 0.2 fs で通過す る. したがって, 光の周期よりも十分短い時間ス ケールで,電子は突然,異なる電磁場へと飛び入 る. その結果, 図 5(c)に赤線で示したように, ロー レンツ力の時間積分がゼロではなくなる.

図 5(d)の左図に 70 keV 電子が, 波長 1030 nm の光の照射下で 60 nm シリコン薄膜を通過する際 に得られる最大エネルギーの古典シミュレーショ ン結果を示す. 図の軸に用いられている, レーザ



図 5. 薄膜を用いた電子線の光周波数制御. (a)薄膜による制御の概略図. レーザー光照射下の薄膜を瞬時的に電子が通り抜け, エネルギー・運動量を獲得する. (b)薄膜周りの電場のスナップショット. 厚さ60 nm のケイ素薄膜, 波長 1 µm の入射電磁場(平面波)に対する p 偏光成分を示している. 表面反射と屈折率 による位相遅れで, 薄膜の両側に異なる電場が生じている. (c)薄膜による運動量変化の古典力学的説明. 薄膜が存在せずに, レーザー電磁場と相互作用した電子は, 運動量を獲得しない(黒点線). レーザー照射下の薄膜を瞬間的に通り抜け, 異なる電磁場に飛び入ることで, 電子は運動量を獲得できる(赤線). (d)波長 1 µm, 電場振幅 1 V/nm (3.3 T の磁場振幅)のレーザー電磁場が照射された厚さ 60 nm のケイ素薄膜を 70 keV 電子が通り抜けた際に獲得するエネルギーの振幅(左図)と偏向量の振幅(右図).

ーと薄膜の角度は図 5(a)で定義されている. この 図から、薄膜の損傷閾値[50]に近い 1 V/nm (強度 1×10^{11} W/cm²)のレーザー電場振幅では、わずか ナノメートル厚の薄膜で、100 eV を超えるエネル ギー変調を誘起できることが分かる. 式(9)より、 $\Delta t_{\min} \approx 10$ as となるため、アト秒時間圧縮が十分 可能であることを示している. なお、金属や半金 属の薄膜の場合、エネルギー変化量は、波長に 比例して大きくなる[14]. その一方で、誘電体薄 膜の場合は、単純な波長依存性は見られない [14].

薄膜を第3体として使用した場合の,エネル ギーと運動量保存則は,光子の運動量(波数) 分布によって理解できる[24].実空間と運動量 空間の波動関数がフーリエ変換の関係にある ことから,電磁場の空間分布が光子の運動量分 布を決定する.薄膜が存在しない場合の平面波 は,空間的に一様であり,単一の運動量を持つ. 一方で,薄膜の存在下では,波長以下の空間ス ケールで電磁場が変化する.したがって,幅広 い運動量分布が生まれ,運動量保存則を満たす 光子が存在する[24].

なお,薄膜を使用した手法の弱みは,散乱や 吸収による電子線流束(フラックス)の減少である. 電子線の弾性散乱断面積は原子番号が大きい 標的原子ほど増加するため,軽元素で構成され た薄膜が好ましい.

4.3 光による電子線ストリーク

レーザー照射下の薄膜を通過する電子は,加 減速,つまり進行方向の運動量変化のみならず, 進行方向と垂直方向の運動量を獲得する.エネ ルギー変調量が光周波数で振動し,時間圧縮を 誘起するのと同様に,垂直方向の運動量変調量 とその方向も光周波数で振動し,電子線をストリ ークする.この光周波数ストリークは,薄膜への到 着時間の情報を検出器上での位置の情報に変 換するため,電子線の時間構造の測定に用いら れる(第5節参照).

図 5(d)右図に左図と同条件で計算した電子の ストリーク振幅を示す.1 V/nm の電場振幅で、お およそ1 mrad (0.06 度)のストリーク量が得られる. 式(10)より,エネルギー変調 ($\Delta p \parallel v_e$)には,磁場 (B)は寄与しないが,ストリーク($\Delta p \perp v_e$)には, 磁場が大きく影響し,重要な2 点の特徴を生む. まず,4.4 節で述べる電子とレーザー光の速度整 合が満たされる条件(図 5(d)中,V.M.の破線, V.M.は速度不整合 velocity mismatch を意味する) では,ストリーク振幅がゼロになる.2 点目には,*s* 偏光,つまり,図 5(a)の紙面と垂直の偏光方向の 光電磁場は,ストリークを起こさない.したがって, 円偏光のように,異なる偏光成分を持っていても, ストリークは図 5(a)の *xz* 平面内でしか起こらない. この2 点は共に,電場による効果と磁場による効 果が相殺されるためである.詳細は,[14]を参照さ れたい.

4.4 速度不整合とパルス傾斜

電子ビームは有限のビーム径を有する.そし て、電子と光の速度の違いにより、薄膜上の各 位置において、電子とレーザー光の到着時間に 差が生まれる.この効果を速度不整合と呼ぶ (注:試料の体積が大きい場合には、電子ビー

ム径が無限小でも速度不整合が生じる).この 速度不整合による到着時間差は、図5(a)で定義 された角度を用いると、電子ビーム径の単位長 さ当たり、

$$\frac{c_{\text{V.M.}}}{v_e} = \frac{\tan(\theta_{\text{foil}})}{v_e} - \frac{\sin(\theta_{\text{laser}} - \theta_{\text{foil}})}{c\cos(\theta_{\text{foil}})}, \quad (11)$$

で与えられ,おおよそ 10 fs/µm のオーダーで ある.しかしながら,

$$\frac{\sin\left(\theta_{\text{foil}}\right)}{\sin\left(\theta_{\text{laser}} - \theta_{\text{foil}}\right)} = \frac{v_e}{c},\tag{12}$$

を満たすθ_{foil}, θ_{laser}を選ぶことで、薄膜上のど の位置においても、電子とレーザー光の到着時 間が同じとなる.この速度整合条件は、レーザ ーポンプ・電子プローブ法による超高速現象の 観測において重要となる.また、4.3節で述べ たように、速度整合が満たされると、電場と磁 場による効果の相殺でストリーク量がゼロに なる.したがって、時間圧縮のみを得たい場合 は、この速度整合を満たす角度を選ぶ必要があ る. 速度整合が満たされない場合,電子とレーザ ー光の到着時間が,薄膜上の位置によって異な る.時間圧縮のタイミングは,薄膜上でのレー ザー電場に依存するので,時間圧縮された電子 線のパルスフロントが傾斜する[14,51].図5(a) の配置では,電子ビームの下側ではレーザーの 到着時間が早く,上側では遅いため,図に示す ようなパルスフロントが形成される.コリメー トされた電子線の場合, x軸を基準とした時計 回りの傾斜角(β_{tilt})は

$$\beta_{\text{tilt}} = \arctan\left(c_{\text{V.M.}} v_e\right), \qquad (13)$$

で与えられる[14]. パルスフロントが傾斜して も、電子はz方向に伝搬することに留意された い.レーザーパルスをポンプ、時間圧縮された 電子線をプローブとしたポンプ・プローブ実験 では、このパルスフロント傾斜を考慮に入れて 実験系を設計する必要がある.最も単純には、 測定試料と時間圧縮用の薄膜を並行に配置し、 2 つの並行なレーザー光をそれぞれに照射す れば、速度不整合が相殺し、時間分解能の低下 は起きない(第5節参照).つまり、光による 時間圧縮を使用することで、速度整合条件を満 たさずとも、アト秒時間分解能の実験が実現で きる.

5. 実験1. アト秒電子パルス列の発生と 検出

本節では、ピコ秒レーザーパルスを用いたア ト秒電子パルス列の発生実験を報告する.

5.1 実験装置概略

図 6(a)に実験装置の概略を示す. 波長 1030 nm, パルス幅 1 ps のレーザー出力を 3 つに分け, 電子パルスの発生, 時間圧縮, そして, ストリーク測定に用いる.電子パルス発生には, 1030 nm の 2 倍波, つまり 515 nm の光を金蒸着されたガラスの裏面から集光する.金薄膜には-70 kV の直流電圧が印加されている.2 光子過程によって金表面から放出された光電子は,静電場によって, 70 keV ($v_e = 0.5c$ ドブロイ波長 4.5 pm)まで加速される.2 光子過程を用いることで, 1 光子過程での光電子放出に必要な 4 倍波発生の手間を省いている.電子パルスの時間幅は,約 1 ps である.磁場レンズによっ



図 6. アト秒電子パルス列の発生実験. (a)実験概略. 詳細は本文参照. (b)アト秒電子ストリーク信号. (c) 電子パルスの時間形状. 実線はフィッティングの結果. 丸印は信号(b)の直接解析(本文参照). (d) 圧縮 電場の振幅と得られた電子パルスの時間幅. 丸印が実験値. 破線が古典シミュレーションの結果, 点線が 量子力学モデルに基づくシミュレーションの結果(第3節参照).

てコリメートされた電子線は,直径 150 μmの ピンホールによってビームの中心だけ切り出 された後,時間圧縮実験に用いられる.パルス 当たりの平均電子数はおおよそ1である.

パルス幅 1 ps の電子線を一様に時間圧縮す るために、レーザーパルスは、1.7 psの時間幅 (対応する電場の包絡線のFWHM 幅は、およ $Z_{\sqrt{2} \times 1.7 \text{ ps}} = 2.4 \text{ ps}$)まで伸長してから利用さ れる.また、電子ビーム径に渡って一様な圧縮 を行うために、レーザーの集光点を薄膜から数 ミリメートルずらし, レーザービーム径を大き くすると共に, Gouy 位相を代表とする focal phase[52] (搬送波包絡線位相の空間的な変化) の影響を除いている.約10⁷ V/m(強度が10⁷-10⁸ W/cm²)の電場振幅のレーザー光が厚さ 50 nm の窒化ケイ素薄膜に照射される.この薄膜 を通過する電子線は、レーザー電場の周期で加 減速を受ける.ストリークも起こってはいるも のの,時間変調に用いる光強度では,観測でき ないほど小さい.速度変調を受けた電子線は, その後の真空中の伝搬でその時間構造を変化 させる(第3節参照).この電子パルスの時間 幅を計測するため、4 mm 下流に厚さ 60 nm の ケイ素薄膜を設置し、変調用光の 10 倍前後の 2×10⁸ V/m の電場振幅(強度 5×10⁹ W/cm²)の レーザー光を照射する.このストリーク用光と 時間変調用光の間の遅延時間(あるいは相対位 相)はアト秒の精度で制御される.この薄膜で は、十分に観測できる振幅で光周期ストリーク が起き、薄膜への到着時間によって電子は、検 出器上の異なる位置で検出される.検出器には、 電子顕微鏡用のカメラ(TVIPS GmbH, 1 ピク セル 15.6 μm)を用いた.

4.4 節で述べたように、2 つの薄膜および 2 つのレーザー光を並行に配置することで、速度 不整合の効果を相殺している.時間圧縮および パルス幅測定に用いる 2 つのレーザー場の相 対位相は、干渉計によって制御されており、ア ト秒の精度で同期している.式(5)より、 L_{bunch} = 4 mmの距離で時間圧縮を起こすためには、 ΔE_{max} = 3 eV が必要となる.式(9)より、パル ス幅の下限は約 400 as である.

レーザー光(繰り返し50kHz)の平均エネル ギーは、時間変調用薄膜、ストリーク用薄膜上 でそれぞれ 10 mW, 150 mW 前後である.本研 究で用いた窒化ケイ素およびケイ素薄膜は波 長 1 µm の光に対しては透明なため,光吸収に よる顕著な熱的な効果(膨張など)は観測され なかった.その一方で,複数の要因により,変 調-ストリーク間の遅延時間や検出器上での電 子ビームの位置が絶えずゆっくりと変動する [13,14].そこで,1回の測定(典型的には,数 秒の露光時間×遅延時間 30 ステップ)を数分で 完了させる.必要に応じて,測定を10回程度 繰り返し,変動の効果を補償した後,結果を平 均する.なお,エネルギー変調量,ストリーク 量はともに,レーザー光の強度ではなく電場振 幅に比例するので,レーザー光強度の安定性は あまり重要ではない.詳しくは,[14]参照.

5.2 実験結果

図 6(b)に観測された電子線のストリーク信 号を示す.4.3 節で述べたように、y方向へはス トリークが起きないので、信号は、y方向に積 分している.0.1 mradを超えるストリーク信号 が観測され、最大のストリーク速さは、0.2 mrad/fs (=17 pixel/fs) である.ストリークが無 い場合の電子線の検出器上でのサイズは約 5 px (FWHM)であるため、5/17~0.3 fs のパルス 幅まで十分に測定できる分解能が得られてい る.図 6(b)の横軸は、ストリーク用レーザー光 の、時間圧縮用レーザー光に対する遅延時間で ある.観測された信号は光周期 3.4 fs で周期的 であった.これは、3.4 fs の時間間隔のパルス 列が生成されたことを示す.

パルス幅の解析には、信号の直接的な解析と、 より正確なフィッティング解析の両方を用い る. 直接的な解析には、小さいストリーク角度 に検出された信号を用いる. ストリーク量は光 周期で振動し、小さい角度に現れる信号は、振 動におけるゼロ交差付近に由来する. したがっ て、それらの信号については、ストリーク角度 が時間に比例していると近似できる. 具体的に は、遅延時間が 1.7 fs における角度方向のプロ ファイル(図 6(b)白破線)がパルスの時間形状 を与える(注:遅延時間 0、-1.7 fs でのプロフ ァイルでも同じ). 図 6(c)の丸印でその結果を 示している. この解析方法は、直接的に電子パ ルスの時間構造を与えるが,光電磁場が直線的 に時間変化する 1/4 周期程度の情報しか与え ない. そこで, フィッティングを用いた解析も 行う.フィッティングでは、パルス列を構成す るピークがガウス型であると仮定し, 圧縮が起 こらない半周期に由来するバックグラウンド も考慮する. ピークの高さ, 幅, そして, バッ クグランドの強度をパラメタとして、図 6(b)の ストリーク信号全体に対して最小二乗フィッ ティングを行う. 図 6(c)に得られたパルス構造 を青実線で示す.パルス幅は350 as (二乗平均 平方根,rms)及び,820 as (FWHM)となった(注: 加速器の分野では、rms が用いられることが多 い). バックグラウンドは、時間積分すると全 電子の約半数が含まれる.これは、半周期でし か時間圧縮が起こらないという事実と整合す る.

図 6(d)の丸印で時間圧縮用レーザーの強度 を変化させた際の電子パルス幅を示す.変調用 光の電場振幅が 60 MV/m で上記の最短パルス 幅を得た. 60 MV/m より低い振幅では,ストリ ーク用薄膜を通過した後の伝搬中に時間圧縮 が起きる.逆に,60 MV/m より高い振幅では, 薄膜に到着する前に時間圧縮が起こる.いずれ の場合も,ストリーク用薄膜上でのパルス幅が 広がる.

比較のために,図中破線と点線で第3節の古 典論,量子論に基づくシミュレーション結果を それぞれ示した.どちらも定性的には,観測さ れたパルス幅の変調電場振幅に対する変化を 再現している.実験結果との定量的な差は,装 置の不安定性などの実験の不完全性に由来し

(詳細は[14]参照),装置の改良によって更に 短いパルス幅が得られる可能性を示している. また,本研究では,電子パルスの時間波形とし てガウス関数を仮定して解析を行ったため,古 典力学,量子力学どちらの描像の結果により近 いかを議論するのは困難である.将来,より精 密なストリーク測定を行うことで,アト秒時間 圧縮における電子線の量子性に由来する効果 の実験的な検証が可能になると期待される.



図 7. シングルサイクルパルスによる電子線アト秒制御. (a)中赤外光源の概略. NOPA は非同軸光パラメ トリック増幅を表す. (b)中赤外光のスペクトル. (c)中赤外光の電場波形. (d)シングルサイクル中赤 外光を用いた電子線の時間変調とストリーク観測. (e)観測されたストリーク信号. (f)電子線の時間 構造の変調振幅依存性. 図中の数字は電場のピーク振幅を表す. (g)電子線時間構造の搬送波包絡線 位相依存性. レーザーの強度は(f)中の 25 MV/m のものと同一. 図中の数字は搬送波包絡線位相(位 相の絶対値の誤差は±0.5 rad)を表す.

6. 実験 2. 孤立アト秒電子パルスの発生 と検出

本節では、パルス幅がわずか1周期程度しか ないレーザー光を利用した、孤立したアト秒ピ ークを有する電子線の発生を報告する.第5節 のパルス列のような周期構造を持たない時間 形状を観測するために、1サイクル光による電 子線ストリーク技術も導入する.

6.1 シングルサイクル中赤外光源

レーザー技術の進展により,紫外からテラヘ ルツまでの幅広い波長領域において,時間幅が 中心周波数の1周期程度かそれ以下のレーザ ーパルスを発生することが可能となっている. そのような超短レーザーパルスで電子線の時 間構造を変調すると、電子パルスの包絡線の中 で主な時間圧縮が1回しか起こらないため、孤 立したアト秒ピークを持つ電子線が得られる ことが期待される.第3節で述べたように、短 いパルス幅まで電子パルスを圧縮ためには、レ ーザー光の周波数が高い(波長が短い)方が有 利である.その一方で、周波数が低い(波長が 長い)ほど、圧縮後の1つのピークに含まれる 電子の割合が多くなる.図3(c)の緑線に示す傾 向から、アト秒の時間幅を得られる最長の波長 は、10µm 程度であることが推測される.そこ で、筆者らは、中心波長7µmの超短パルス光 源を開発し[53], 電子線の制御に用いた.

図 7(a)に光源の光学系を示す. 波長 1.0 µm, パルス幅 270 fs のレーザー光が中赤外光発生 に用いられる.まず, YAG 結晶において白色 光を発生させ, 1.0 µm 光の 2 倍波 (515 nm)を 用いた非同軸光パラメトリック増幅 (図中 NOPA)で, 1.1 µm から 1.4 µm 域を増幅した. その後, 1.0 µm 光との差周波を LiGaS₂結晶に て発生させることで,中心波長 7 µm (1 周期 23

fs)の広帯域光を発生させた. 図 7(b)にスペク トルを示す. 1 オクターブを超える 5 μm から 11.5 μm までの幅広いスペクトルが得られた. スペクトルに, 6.5 μm と 10 μm を中心とする

2 つピークが存在するのは, LiGaS₂結晶におけ る差周波発生の位相整合条件に由来する[53]. 図 7(c)に電気光学サンプリングを用いて測定 された電場形状を示す.パルス幅 (FWHM) は 36 fs で,中心周波数の 1.6 周期に対応する.

超短パルスレーザー光の電場波形の形状を 決定する重要な量として,搬送波包絡線位相 (carrier-envelope phase,以下 CEP)がある.例

えば、CEP=0は、パルスの包絡線の中心と搬
 送波(レーザー電場)のピークのタイミングが
 一致している、 cosine 型の波形に対応する.

また、CEP = $-\pi/2$ は sine 型の波形、CEP = $\pi/2$ は minus-sine 型の波形、CEP = $\pm\pi$ は minus-cosine 型の波形を与える.CEP が固定されていないと、 電場波形がショット毎に変わる.したがって、 光変調された電子の時間形状もショット毎に 異なってしまう.

しかしながら、CEP が固定されている高強度 レーザーはそれほど普及しておらず、ここで用 いる 1.0 μ m のレーザーでも、CEP は固定され ていない.本研究では、1.0 μ m 光と、それと同 じ CEP を有する 1.1 μ m-1.4 μ m 光との間で差 周波を取ることにより、CEP が固定された中赤 外光を発生させた. 1.1 μ m-1.4 μ m 光が 1.0 μ m 光と同じ CEP を有するのは、白色光発生およ び光パラメトリック増幅過程におけるシグナ ル光において、CEP が保存されるためである [54].本研究の中赤外光源のショット CEP 安定 性は、85 mrad (rms、2 π rad の約 1%) である [53]. さらに、中赤外光の CEP は、差周波発生 における 2 つのパルス間の遅延時間を変える ことで制御できる. 1.0 μm 光をその 1 周期 (3.4 fs) だけ遅延させると, 2π の位相変化が得られ る[55].

6.2 孤立アト秒ピーク

図 7(d)に実験の概略を示す. 6.1 節の光源か ら発せられた中赤外光を2つに分け,運動エネ ルギー70 keV, パルス幅 500 fs の電子線の時間 変調とストリーク検出に用いた. 広い波長帯域 において一様な電子線との相互作用を起こす ため, 第3体としての薄膜には, 10 nm の窒化 シリコン膜に 10 nm のアルミニウムを蒸着し たミラーを用いた.アルミニウム表面の酸化の 影響は不明であるが、5 nm 以上の厚みでは光 学的特性はほぼ同一であり[56]、本研究の 10 nm 厚アルミニウムは、広帯域の中赤外光を一 様に高い割合で反射する.時間圧縮用の薄膜と ストリーク測定用薄膜は 12 mm の距離で並行 に配置され,この伝搬距離での時間圧縮に必要 なエネルギー変化量は $\Delta E_{\text{max}} = 7.5 \text{ eV}$ である. したがって、式(9)より期待される最短パルス 幅はΔt_{min} =180 as となる. 前節のレーザー波 長1µmの実験と比較して、3倍の距離(L_{bunch}) を取ったにも関わらず(注:距離がある程度長 い方がレーザー照射や薄膜の設置方法に融通 が利く), 波長が7倍長いため, ΔE_{max}が2.3倍, Δt_{min}が 1/2.3 となる. その一方で, 3.5 節で述 べた加速電圧の安定性(ここでは70kVに対し て,10 ppm の 0.7 V と仮定)の影響の方が大き くなり,350 as の制限が与えられるものの,ア ト秒域のパルスの発生が期待される.

図 7(e)に観測されたストリーク信号を示す. 本信号全体を取得するのに要した露光時間は 計 30 分程度であった. ピコ秒パルスを用いた 実験結果の図 6(b)と異なり,この信号は遅延時 間に対して周期的ではない.この信号の解析に は,大きなストリーク角度に検出された信号に 着目する(図の右側にある矢印参照).図 7(c) に示す 1 サイクルパルスで電子線をストリー クしているため,この大きな角度へのストリー クは、レーザー波形の主ピーク(図 7(c),時間 0 でのピーク)のみで起こり,光周期よりも十 分短い時間幅の超高速ゲートとみなすことが できる. レーザー波形における主ピークの両隣 にある上方向ピーク(図7(c)上向き)の振幅は, 主ピークの60%未満でしかない. この点を利用 して,逆畳み込みを用いた解析を行った. 詳細 は[15]を参照されたい. なお,下方向ピーク(図 7(c)の±11.5 fsの下向きピーク)によるストリー ク,つまり図7(e)下側に現れた信号は,光周期 (23 fs)だけ隔たった 2 つの超短ゲートによる 信号の和となり,本実験の結果解析には適さな い.

図 7(f)に得られた電子線の時間構造を示す. 時間圧縮用のレーザー電場振幅を上げていく と,つまり,エネルギー変調量を増大させると, まず中心(時間 0)に現れるピークが先鋭化し, 25 MV/m で時間幅の極めて短いピーク構造が 観測された.更に電場振幅を増加させると,中 心のピーク強度が低下するとともに,近接する ピークが先鋭化した.これは,レーザーの主ピ ークによる圧縮が強すぎて分散が起こり(図 3(a)参照),代わりに電場振幅の小さい周期で の圧縮が最適となったためである.

図 2(a), (b)の赤矢印で示すように,電子線の それぞれの時間ピークは加減速を受けた電子 から構成される.仮に本実験で観測された時間 ピークそれぞれのエネルギースペクトルが測 定された場合(エネルギーと時間の不確定に留 意されたい),ピーク毎に異なるエネルギー分 布幅が観測されるであろう.例えば,-23 fs に 現れるピークの時間圧縮が 47 MV/m で最適な ことから,このピークを構成する電子のエネル ギー幅は,ある変調電場振幅において,中心ピ ークの 25/47 = 53%程度であることが推測され る.これは図 7(c)のレーザー電場波形の 0 fs と -23 fs のピーク値の比(58%)と合致する.

中心ピークの時間圧縮が最適な 25 MV/m の レーザー電場振幅では、中心のピーク幅が 0.8 ±0.6 fs (FWHM) であり、そのピーク高さは、 近接するピークよりも 2 倍以上である.したが って、この変調電場振幅で、孤立アト秒ピーク 構造が発生したと言える.なお、圧縮前の電子 パルス幅が 500 fs、光の半周期が 11 fs である から、このピークには、全体の約 2%の電子が 含まれている. ピコ秒近赤外光による時間変調の場合(図 6(c))と比較すると、バックグランドの相対強 度が非常に小さいことが分かる.これは、レー ザー光の周期が長いため、1つの圧縮されたピ ークに含まれる電子の割合が多いためである. 圧縮後のパルス幅が同じ場合、アト秒ピークの 強度は波長に比例して高くなる.

6.3 搬送波包絡線位相による制御

6.2 節の実験では、孤立したアト秒ピークが 生成されるよう調整されたレーザー電場波形 を用いた.ここでは、CEP により電場波形を変 形させた際に、圧縮された電子パルスの時間形 状がどのように変化するかを調べる.図7(g)に 実験結果を示す.上から3つ目に示す結果は、 cosine型(CEP=0)に近い電場波形(図7(c)参 照)で変調された電子線であり、図7(f)と同様 に、単一の高強度ピークが観測された.なお、 金属薄膜を利用した変調の場合、レーザー電場 波形と速度変調の時刻変化(例えば、図4(a)赤 線)には、 $\pi/2$ だけ位相のずれがあること[14、 15]を注記しておく.その一方で、図7(g)上から 2 つ目と4 つ目に示す電子の時間構造は、 minus-cosine型(CEP=± π)に近い電場波形

(図7(c)を上下反転したもの)によって変調さ れたものである.この場合,2つのほぼ同強度 のピークが観測された.したがって,CEPをπ だけ変化させることで,孤立パルスとツインパ ルスの切り替えが行われた.孤立アト秒パルス において隣接するピークの相対強度をより低 減させ,より理想的な孤立パルスに近づける方 法として,パルス幅の更に短いレーザー光によ る時間圧縮,あるいは,次節で述べる前段階で の時間圧縮が挙げられる.

7. まとめと展望

本稿では、光の波を用いた電子パルスのアト 秒時間圧縮技術を解説した.パルス幅の長いレ ーザー光による時間圧縮では、アト秒電子パル ス列が発生した.パルス間の時間間隔は、ちょ うど光の1周期である.筆者らは、多サイクル 中赤外光を用いた21 fs 間隔の3 fs (FWHM) 電子パルス列の生成にも成功している[15].ま た、超短1サイクル光による時間圧縮では、孤



図 8. アト秒電子パルスをプローブに用いたポン プ・プローブ測定の3つの例.

立したアト秒ピークが生成された.さらに,電 子線の時間構造は,レーザー電場波形に応答し て様々な形状となった.これは,レーザー波形 の整形によって,電子線の時間構造を自由に制 御できる可能性を示している.

本稿で解説したアト秒電子線制御技術と電 子線イメージングの高い空間分解能を組み合 わせることで、これまで電子パルスの時間幅 (サブピコ秒)やアト秒レーザーの波長(数ナ ノメートル)の制限で得ることが困難であった、 高い時空間分解能でのポンプ・プローブ測定が 可能となる(図8).第1節でも述べたが、電子 パルスの時間幅が十分に短い場合でも、速度不 整合による時間分解能の低下(4.4節参照)に 留意する必要があり、アト秒電子パルスは薄い 試料、例えば、固体薄膜、固体表面、環境セル 中に導入された試料、ナノ物質、液体フラット ジェット等の測定対象に対して有効であると 考えられる.

ポンプの1つ目の候補は、レーザー光の電磁 場(搬送波)である(図8上段).従来のポン プ・プローブ法でのパルス(包絡線)とは異な ることに留意されたい.光と物質の相互作用に おける初期過程である、レーザー電場に駆動さ れる物質中の電子の動きを、アト秒電子パルス による電子回折によってオングストロームの 分解能で捉えることができるであろう[13].ま た、ローレンツ顕微鏡に応用することで、ナノ メートルかつ光周期以下の分解能で、近接場な どの物質周りや内部の光電磁場をイメージン グすることも可能となるであろう[13]. 2つ目のポンプの候補は,高次高調波発生に よって得られるアト秒光パルス列[1]である (図8中段).真空紫外や軟X線域の光照射で 開始される内殻電子の励起,そしてその緩和過 程をアト秒電子パルスによって追跡できる可 能性がある.アト秒電子パルス列によるイメー ジングは,電子ビームの時間変調用光の周期 (本稿で紹介した例では3.4 fs と 23 fs)で可逆 な,つまり時間周期的あるいはその時間内に緩 和する過程に限られるが,多くの電子ダイナミ クスがその例であることを注記しておく.

光周期で不可逆な過程の観測には,第6節で 報告した孤立アト秒ピークを有する電子線が 利用できる.孤立ピークに含まれる電子数をよ り増やし,隣接するピークの電子数を減らすに は,中赤外光による圧縮の前段階として,マイ クロ波やテラヘルツ波による数十フェムト秒 までの圧縮[31-38]が利用できるかもしれない. 孤立アト秒電子パルスを用いることで,光励起 がまさに起こっている瞬間の電子ダイナミク スから,光パルスが過ぎ去った後の核ダイナミ クスまでを一貫して追跡することができる.

将来的には、光パルスだけではなく、レーザ ー光と同期した粒子線、例えばレーザー・プラ ズマ加速されたイオン[57]をポンプとして利 用する可能性が考えられる.また、もう一つの アト秒電子パルスをポンプとして用いる手法、 電子ポンプー電子プローブ法も考えうる(図 8 下段).これまでのサブピコ秒電子パルスと比 較して極めて短い時間内で、電子衝撃により反 応を開始することができる.本節で紹介したポ ンプ・プローブ法の実現のためには、アト秒電 子線の流束を増加させることが重要である.本 稿の実験では単一電子パルスを使用したが、ア ト秒の時間幅を達成できるパルスあたりの最 大電子数を実験・理論的に検証する必要がある.

超高速過程研究への応用だけでなく,アト秒 電子パルスは,手のひらサイズの加速器である レーザー駆動誘電体加速器[19,20],原子衝突 過程の制御[58-62],電子線を用いた量子光学 [48,49]への応用も期待されている.例えば, [60]では,アト秒電子パルスの時間構造を制御 することで,電子と原子の間の散乱確率を増減 できることが理論的に示されている.第3節で 述べたように, 圧縮後の電子パルスの時間幅を 決定する要因は既知である.電子顕微鏡で使用 される数十から数百 keV の電子線に, keV レ ベルのエネルギー変調を加えることは既に達 成されている.現在の最短レーザーパルスと同 程度の数十アト秒やそれ以下の時間幅 (式(9) 参照)の電子パルスの発生は, 近い将来に報告 される可能性が高い. アト秒レーザーパルスに よって, 光電効果やトンネル効果に要する時間 など, 基礎的な物理現象に新たな発見がもたら されたのと同様に, アト秒電子パルスによる時 間軸の測定によっても, 新たな基礎科学の知見 がもたらされることが期待される.

謝辞

若手奨励賞の対象となった研究は,東京大学 の山内 薫 教授,歸家 令果 助教(現在 首都 大学東京 教授),ルートヴィヒ・マクシミリアン大学 ミュンヘンとマックス・プランク量子光学研究所の Peter Baum 博士(現在 Konstanz University 教 授), Ferenc Krausz 教授,そして,フリードリヒ・ア レクサンダー大学エアランゲン・ニュルンベルクの Peter Hommelhoff 教授の指導下で行われた.ま た,歸家教授には,本解説論文への有益なご意 見も頂いた.これらの方々に御礼を申し上げる. そして,研究資金を提供して下さった,日本学術 振興会,文部科学省, European Research Council, Munich Center for Advanced Photonics, FAU Emerging Talent Initiative に感謝を申し上げる.

参考文献

- F. Krausz, "Electrons In Motion", World Scientific Publishing Company (2019).
- [2] D. B. Williams and C. B. Carter, "Transmission Electron Microscopy", Springer, New York (1996).
- [3] 森野米三, 坪井正道, "現代物理化
 学講座3(分子の構造)", 東京化学
 同人(1966).
- [4] 山内薫, "岩波講座 現代化学への入門〈4〉 分子構造の決定", 岩波書店 (2001).

- [5] R. Hofstadter, Rev. Mod. Phys. 28, 214 (1956).
- [6] L.S. Bartell and L.O. Brockway, Phys. Rev. 90, 833 (1953).
- [7] J.M. Zuo et al., Nature (London) 401, 49 (1999).
- [8] W. Gao et al., Nature (London) 575, 480 (2019).
- [9] R. Kanya, Y. Morimoto and K. Yamanouchi, Phys. Rev. Lett. 105, 123202 (2010).
- [10] Y. Morimoto, R. Kanya and K. Yamanouchi, J. Chem. Phys. **140**, 064201 (2014).
- [11] Y. Morimoto, R. Kanya and K. Yamanouchi, Phys. Rev. Lett. 115, 123201 (2015).
- [12] 歸家令果, 森本裕也, 山内薫, 日本物理 学会誌 71 (9), 623 (2016).
- [13] Y. Morimoto and P. Baum, Nat. Phys. 14, 252 (2018).
- [14] Y. Morimoto and P. Baum, Phys. Rev. A 97, 033815 (2018).
- [15] Y. Morimoto and P. Baum, Phys. Rev. Lett. 125, 193202 (2020).
- [16] C. M. S. Sears et al., Phys. Rev. Spec. Top. -Accel. Beams 11, 061301 (2008).
- [17] K. E. Priebe et al., Nat. Photonics 11, 793 (2017).
- [18] M. Kozák, N. Schönenberger, P. Hommelhoff, Phys. Rev. Lett. **120**, 103203 (2018).
- [19] N. Schönenberger et al., Phys. Rev. Lett. 123, 264803 (2019).
- [20] D. S. Black et al., Phys. Rev. Lett. 123, 264802 (2019).
- [21] U. Niedermayer et al., Phys. Rev. Applied 15, L021002 (2021).
- [22] D. Ehberger et al., Phys. Rev. Lett. 114, 227601 (2015).
- [23] S. Meier et al., Appl. Phys. Lett. 113, 143101 (2018).
- [24] G. M. Vanacore et al., Nat. Commun. 9, 2694 (2018).
- [25] A. Ryabov et al., Sci. Adv. 6, eabb1393 (2020).
- [26] A. J. McCulloch et al., Nat. Commun. 4, 1692

原子衝突学会誌しょうとつ 第18巻第6号 (2021)

(2013).

- [27] W. J. Engelen et al., Nat. Commun. 4, 1693 (2013).
- [28] M. Aidelsburger et al., PNAS 107 (46) 19714 (2010).
- [29] S. Tokita et al., Phys. Rev. Lett. 105, 215004 (2010).
- [30] H. W. Kim et al., Nat. Photon. 14, 245 (2020).
- [31] T. van Oudheusden et al., Phys. Rev. Lett. 105, 264801 (2010).
- [32] A. Gliserin et al., Nat. Commun. 6, 8723 (2015).
- [33] X. H. Lu et al., Phys. Rev. ST Accel. Beams 18, 032802 (2015).
- [34] J. Maxson et al., Phys. Rev. Lett. 118, 154802 (2017).
- [35] C. Kealhofer et al., Science 352, 429 (2016).
- [36] D. Zhang et al., Nat. Photonics 12, 336 (2018).
- [37] L. Zhao et al., Phys. Rev. X 8, 021061 (2018).
- [38] E. C. Snively et al., Phys. Rev. Lett. **124**, 054801 (2020).
- [39] Y. Morimoto and P. Hommelhoff, Phys. Rev. Research 2, 043089 (2020).
- [40] P. Baum, J. Appl. Phys. 122, 223105 (2017).
- [41] K. Sekizawa, Phys. Rev. C 96, 041601(R) (2017).
- [42] D. Andrick and L. Langhans, J. Phys. B 9, L459 (1976).
- [43] A. Weingartshofer et al., Phys. Rev. Lett. 39, 269 (1977).
- [44] P. Agostini et al., Phys. Rev. Lett. 42, 1127 (1979).
- [45] J. Itatani et al., Phys. Rev. Lett. 88, 173903 (2002).
- [46] M. Kitzler et al., Phys. Rev. Lett. 88, 173904 (2002).
- [47] B. Barwick, D. J. Flannigan Nature (London) 462, 902 (2009).
- [48] O. Kfir et al., Nature (London) 582, 46 (2020).
- [49] R. Dahan et al., Nat. Phys. 16, 1123 (2020).
- [50] Y. Morimoto et al., J. Appl. Phys. 122, 215303

(2017).

- [51] D. Ehberger, A. Ryabov, and P. Baum, Phys. Rev. Lett. **121**, 094801 (2018).
- [52] D. Hoff et al., Nat. Phys. 13, 947 (2017).
- [53] B-H. Chen et al., Opt. Express 27, 21306 (2019).
- [54] A. Baltuška, T. Fuji, and T. Kobayashi, Phys. Rev. Lett. 88, 133901 (2002).
- [55] Y. Morimoto et al., Optica 8, 382 (2021).
- [56] D. Ehberger et al., Phys. Rev. Applied 11, 024034 (2019).
- [57] 北川 米喜, プラズマ・核融合学会誌 **79**, 985 (2003).
- [58] L. D. Favro, D. M. Fradkin and P. K. Kuo, Phys. Rev. D 3, 2934 (1971).
- [59] A. Gover and A. Yariv, Phys. Rev. Lett. 124, 064801(2020).
- [60] Y. Morimoto, P. Hommelhoff and L. B. Madsen, Phys. Rev. A 103, 043110 (2021).
- [61] Z. Zhao, X. Sun and S. Fan, Phys. Rev. Lett. 126, 233402 (2021).
- [62] D. Rätzel et al., Phys. Rev. Research 3, 023247 (2021).

2021 年度 役員·委員会

会長

長嶋泰之 (東京理科大学)

幹事

星野正光	(上智大学)〔副会長〕	中野祐司	(立教大学)
鳥居寛之	(東京大学)	石井邦和	(奈良女子大学)
永田祐吾	(東京理科大学)		

運営委員

石井邦和(奈良女子大学)	岡田邦宏	(上智大学)
小田切丈(上智大学)	北島昌史	(東京工業大学)
久間晋(理化学研究所)	酒井康弘	(東邦大学)
高峰愛子(理化学研究所)	土田秀次	(京都大学)
鳥居寛之(東京大学)	中野祐司	(立教大学)
永田祐吾(東京理科大学)	中村信行	(電気通信大学)
樋山みやび(群馬大学)	星野正光	(上智大学)
山崎優一(東京工業大学)	渡部直樹	(北海道大学)

常置委員会

編集委員会	委員長:中野祐司	(立教大学)
行事委員会	委員長:石井邦和	(奈良女子大学)
広報渉外委員会	委員長:鳥居寛之	(東京大学)
顕彰委員会	委員長:星野正光	(上智大学)
庶務委員会	委員長:永田祐吾	(東京理科大学)

編集委員 石川顕一,岩山洋士,大橋隼人,岡田信二,椎名陽子, 土田秀次,冨田成夫,中野祐司,山崎優一



THE ATOMIC COLLISION SOCIETY OF JAPAN **原子衝突学会誌しょうとつ** 第18巻第6号(通巻103号) Journal of Atomic Collision Research ©原子衝突学会2021 <u>http://www.atomiccollision.jp/</u> 発行: 2021年11月15日 配信: 原子衝突学会事務局 <<u>acr-post@bunken.co.jp</u>>